# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-122718

(43)Date of publication of application: 06.05.1994

(51)Int.CI.

C08F 10/00 C08F 4/642

(21)Application number : 04-273824

(71)Applicant: FINA TECHNOL INC

(22)Date of filing:

17.09.1992

(72)Inventor: EWEN JOHN A

**ELDER MICHAEL J** 

(30)Priority

Priority number : 91 772192

Priority date: 07.10.1991

Priority country: US

## (54) PROCESS AND CATALYST FOR PRODUCING ISOTACTIC POLYOLEFIN

PURPOSE: To provide a metallocene catalyst component useful for producing isotactic polyofins and a olefin polymerization process utilizing the catalyst system using this component and utilizing this catalyst component. CONSTITUTION: In the metallocene catalyst component for producing isotactic polyolefins, the catalyst component represented by the formula: R" (CpRn) (CpR'm) MeQko is utilized. In the formula, Cp is a substituted cyclopentadienyl ring; Rn is a 1-20C hydrocarbyl group identical or different; R'm is a 1-20C hydrocarbyl group; one of CpRn or CpR'm is bilateral or pseudobilateral symmetry and the other has a bulky group in one and only one terminal position; R" is a bridging structure between the Cp rings giving stereo-rigidity to the catalyst components; Me is a metal of IIIB, IVB, VB or VIB group; Q is a 1-20C hydrocarbyl group or halogen; (k) is (p) -2, (p) is the valence of Me and 0≤(n)≤4; 1≤(m)≤4, the bulky group is represented by the formula AR\* wherein A is selected from IVA group, oxygen and nitrogen, R\* is H, or a 1-20C hydrocarbyl group, R\* may be identical or different, (v) is the valence of A.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

30.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3287617

[Date of registration]

15.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

1

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-122718

(43)公開日 平成6年(1994)5月6日

(51)IntCl.<sup>5</sup>

識別配号

FI

技術表示箇所

C 0 8 F 10/00

4/642

MFG

9053 - 4 J

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数3(全11頁)

(21)出願番号

特願平4-273824

(22)出願日

平成 4年(1992) 9月17日

(31)優先権主張番号 772192

(32)優先日

1991年10月7日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 391024559

フイナ・テクノロジー・インコーポレーテ

FINA TECHNOLOGY, IN

CORPORATED

アメリカ合衆国テキサス州75221ダラス・

ピーオーポックス410

(72)発明者 ジョン・エイ・ユーエン

アメリカ合衆国テキサス州77546ヒユース

トン・ケントウツドアペニュー16615

(72)発明者 マイケル・ジェイ・エルダー

アメリカ合衆国テキサス州77548フレンズ

ウッド・ストーンレッジドライブ706

(74)代理人 弁理士 小田島 平吉

(54)【発明の名称】 アイソタクチックポリオレフイン製造の方法及び触媒

(57) 【要約】

(修正有)

原子価である] の触媒成分。

【目的】 アイソタクチックポリオレフィンの製造に有 用なメタロセン触媒成分、この成分を用いた触媒系及び 触媒成分を用いたオレフィンの重合法の提供。

【構成】 アイソタクチックポリオレフィンの製造に使 用するための

R''  $(CpR_n)$   $(CpR'_m)$   $MeQ_k$ 

[式中、Cpは置換シクロペンタジエニル環:Raは、 同一又は異なりC1-20のヒドロカルビル基; R' は、C1-20のヒドロカルビル基; CpR<sub>n</sub>又はCp R'mのいずれかが左右対称又は疑似左右対称であり、 他のCpR<sub>n</sub>又はCpR'<sub>m</sub>が末端位置のただひとつに樹 高い基を含み; R"は、触媒成分に立体的剛性を与える Cp環間の架橋構造; Meは、IIIB, IVB, VB又はV IB族金属; Qは、C1-20のヒドロカルビル基、又 はハロゲン; kは、p-2、ここでpは、Meの原子価 であり、0≤n≤4;1≤m≤4であり、嵩高い基は、 式AR\*、で表され、ここでAはIVA族、酸素及び窒素 から選び、R\*は、H又はC1-20のヒドロカルビル 基であり、R\*は同一又は異なることができ、vはAの

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 アイソタクチックポリオレフィンの製造に使用するためのメタロセン触媒成分において、該成分が次式

【化1】R"(CpRn)(CpR'm)MeQk [式中、各Cpは置換シクロペンタジエニル環であり; 各Rnは、同一又は異なり炭素数が1-20のヒドロカ ルビル基であり;各R'gは、同一又は異なり炭素数が 1-20のヒドロカルビル基であり; CpR,又はCp R'\_oいずれかが左右対称又は疑似左右対称であり、 他のCpR。又はCpR'…が末端位置のただひとつに嵩 高い基を含み; R"は、触媒成分に立体的剛性を与える Cp環間の架橋構造であり; Meは、元素の周期表の I IIB、IVB、VB又はVIB族金属であり;各Q は、炭素数が1-20のヒドロカルビル基、又はハロゲ ンであり; kは、p-2であり、ここでpは、Meの原 子価であり、0≦n≤4;1≤m≤4であり、嵩高い基 は、式AR\*、で表され、ここでAはIVA族、酸素及 び窒素から選び、R\*は、水素又は炭素数が1-20の ヒドロカルビル基であり、R\*は同一又は異なることが でき、vはAの原子価である]で表されることを特徴と する触媒成分。

【請求項2】 アイソタクチックポリオレフィンの製造 に使用するための触媒において、

a) 請求項1に配載の触媒成分、及びb) アルモキサン、アルキルアルミニウム、他のルイス酸及びこれらの混合物から成る群より選んだアルミニウム化合物を含むことを特徴とする触媒。

【請求項3】 オレフィンモノマーを重合させてアイソ タクチックポリオレフィンを形成する方法において、該 方法が:

### a)次式

【化2】R"(CpRn)(CpR'm)MeQk [式中、各Cpは置換シクロペンタジエニル環であり; 各R.は、同一又は異なり炭素数が1-20のヒドロカ ルビル基であり;各R'mは、同一又は異なり炭素数が 1-20のヒドロカルビル基であり; CpR, 又はCp R'\_mのいずれかが左右対称又は疑似左右対称であり、 他のCpR。又はCpR、mが末端位置のただひとつに嵩 高い基を含み; R"は、触媒成分に立体的剛性を与える Cp環間の架橋構造であり; Meは、元素の周期表の1 IIB、IVB、VB又はVIB族金属であり;各Q は、炭素数が1-20のヒドロカルビル基、又はハロゲ ンであり; kは、p-2であり、ここでpは、Meの原 子価であり、0≦n≦4;1≦m≦4であり、嵩高い基 は、式AR\*。で表され、ここでAはIVA族、酸素及 び窒素から選び、R\*は、水索又は炭素数が1-20の ヒドロカルビル基であり、R\*は同一又は異なることが でき、vはAの原子価である]で表されるメタロセン触 媒成分を選定し、

- b) 触媒成分から触媒を形成し;
- c) オレフィンモノマーを含む重合反応領域に触媒を導入し、反応領域を重合反応条件下に保つ段階を含むことを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の背景】

[0002]

【発明の分野】本発明は、アイソタクチックポリオレフィンの製造に有用なメタロセン触媒成分に関する。 触媒成分は、シクロペンタジエニル環のひとつが他の標と異なる置換をされた架橋メタロセンを含む。 本発明はさらに、開示した触媒成分のひとつ又はそれ以上の使用を含むアイソタクチックポリオレフィンの製造法、ならびに触媒成分の製造法も含む。

#### [0003]

【先行技術の説明】本発明は、3個かそれ以上の炭素原子を含むオレフィンを重合させ、アイソタクチック立体配置を持つポリマーを製造するための触媒及び方法を提供する。本触媒及び方法は、プロピレンを重合させ、アイソタクチックポリプロピレンを形成するのに特に有用である。典型的にアイソタクチック構造は、メチル基が、連続するモノマー単位の第3炭素原子に、ポリマーの主鎖を通って仮定した面の同じ側で結合している、例えばメチルがすべて面より上又は下にあると説明される。フィッシャーの投影図を用いると、アイソタクチックポリプロピレンの立体化学的配列は、以下のように表される:

[0004]

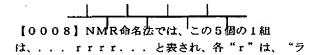
[化3]

【0005】 概念は説明する他の方法は、NMRスペクトル分析を用いる方法である。アイソタクチックな5個の1組を表すBoveyのNMR命名法は、... mmmm... であり、各"m"は"メソ"の2個から成る1組、又は面の同じ側の連続したメチル基を示す。文献により周知の通り、鎖の構造に変動又は反転があるとポリマーのアイソタクチック性及び結晶性が低下する。

【0006】アイソタクチック構造と対称的に、シンジオタクチックポリマーは、鎖中の連続するモノマー単位の第3炭素原子に結合するメチル基がポリマーの面の交互の側にあるポリマーである。フィッシャーの投影図を用いると、シンジオタクチックポリマーの構造は、以下のように示される:

[0007]

【化4】



セミ"の2個の1組、すなわち面の交互の側の連続するメチル基を示す。鎮中のrの2個の組のパーセントによりポリマーのシンジオタクチック性の程度が決まる。シンジオタクチックポリマーは、アイソタクチックポリマーと同様に結晶であり、キシレン中に不溶性である。この結晶性は、キシレンに溶解性のアタクチックポリマーと、シンジオタクチック及びアイソタクチックポリマーの両方を区別している。アタクチックポリマーは、ポリマー鎖中で規則的な順序又は繰り返し単位配列を示さず、基本的にワックス状の生成物を形成する。

【0009】触媒が3種類のポリマーすべてを製造する ことが可能であるが、触媒が非常に少量のアタクチック ポリマーと共にアイソタクチック又はシンジオタクチッ クポリマーのどちらかを主に製造するのが望ましい。ア イソタクチックポリオレフィンを製造する触媒は、19 89年2月28日出願の同時係属U.S.特許出願31 7,089及びU.S.特許4,794,096ならびに 4,975,403に開示されている。この出願及びこれ らの特許は、アイソタクチックポリマーの形成のための オレフィンの重合に使用する立体的剛性キラールメタロ セン触媒成分を開示しており、これは特にアイソタクチ ック性の高いポリプロピレンの製造に有用である。シン ジオタクチックポリオレフィンを製造する触媒は、U. S. 特許4,892,851に開示されている。この特許 は、シンジオタクチックポリマーの形成のためのオレフ インの重合に使用する、立体的に異なるシクロペンタジ エニルリガンドを持つ立体剛性メタロセン触媒を開示し ており、これは、シンジオタクチック性の高いポリプロ ピレンの製造に特に有用である。ヘミーアイソタクチッ クポリオレフィンを製造する触媒は、U.S.特許5, 036,034に開示されている。この特許は、ヘミー アイソタクチックポリマーの形成のためのオレフィンの 重合に使用する、左右対称性のない立体剛性メタロセン **触媒成分を開示しており、これはヘミーアイソタクチッ** クポリプロピレンの製造に特に有用である。

【0010】先行技術のアイソタクチック特異的メタロセン触媒成分は、シクロペンタジエニルリガンドが左右対称性でなかった。シンジオタクチック特異的メタロセン触媒成分は、シクロベンタジエニルリガンドが左右対称性又は疑似左右対称性を有する。へミーアイソタクチック特異的触媒成分は、1個のシクロペンタジエニルリガンドのみが左右対称性又は疑似左右対称性を有する。しかし本発明は、アイソタクチックポリオレフィン、特にアイソタクチックポリプロピレンの重合のための触媒の形成に有用な、種類の異なるメタロセン触媒成分を提供する。本発明のアイソタクチック特異的メタロセン触媒成分は、1個のシクロペンタジエニルリガンドが左右対称性又は疑似左右対称性を有し、他方のシクロペンタジエニルリガンドが嵩高い置換基を有する。

[0011]

【発明の概略】本発明は、アイソタクチック特異的触媒、触媒製造法、及び触媒を用いたアイソタクチックポリオレフィン、特にアイソタクチックポリプロピレンの製造のための重合法を提供する。本発明が提供する新規触媒成分は、次式

[0012]

【化5】 R"(CpRn)(CpR'm)MeQk [式中、各Cpはシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニル環であり;各Rn及びR'nは、炭素数が1-20のヒドロカルビル基であり;R"は、Cp環に立体的剛性を与える2個のCp環間の架橋構造であり;Meは、遷移金属であり;各Qは、炭素数が1-20のヒドロカルビル基、又はハロゲンである]で表される立体剛性メタロセンである。さらにR'mは、(CpR'm)が(CpR'n)と立体的に異なる置換シクロペンタジエニル環となるように選ぶ。シクロペンタジエニル環の唯一の末端部位に高高い基を置換した立体的に異なるシクロペンタジエニル環を持つメタロセン触媒成分を使用すると、アイソタクチックポリマーが形成されることを見いだした。

【0013】本発明は、アイソタクチックポリオレフィン、特にアイソタクチックポリプロピレンの製造法において、少なくとも1種類の上式で表される触媒成分を用い、オレフィンモノマーを含む重合反応領域に触媒を導入する段階を含むことを特徴とする方法を提供する。さらにメタロセンと反応してカチオン性メタロセンを形成することができるアルモキサン及び/又はイオン性化合物などの助触媒を反応領域に導入することができる。さらに反応領域に導入する前に、及び/又は反応器中の反応条件の安定化の前に触媒成分を予備重合させることもできる。

【0014】本発明は、架橋メタロセン成分の製造法において、シクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジ エニルをアルキルシリルクロリドと接触させ、その後当量の第2の異なるシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニルと接触させ、シリコン架橋二置換シクロペンタジエニルを形成する段階を含むことを特徴とする方法も含む。

【0015】さらに本発明は、架橋メタロセン触媒成分の製造法において、シクロペンタジエニル環に高高い基を有する置換シクロペンタジエンアニオンと、シクロペンタジエニルリガンドのひとつに左右対称性又は疑似左右対称性を有する置換シクロペンタジエンアニオンを、架橋ジシクロペンタジエン又は置換ジシクロペンタジエンスの製造に十分な反応条件下で接触させる段階を含むことを特徴とする方法を含む。方法は、さらに架橋ジシクロペンタジエンを、上記の式MeQkの金属化合物と、架橋ジシクロペンタジエンを錯体化して架橋メタロセンを製造するのに十分な反応条件下で接触させる段階を含み、ここでMeは、元素の周期表のIIIB、IVB、

VBXはVIB族金属であり、各Qは、炭素数が1-2 0のヒドロカルビル基又はハロゲンであり、kは、Me の原子価マイナス2である。

【0016】本発明は、アイソタクチックポリオレフィ ン、特にアイソタクチックポリプロピレン製造のための 触媒及び方法を提供する。本発明の触媒成分は、一般に シンジオタクチックポリオレフィンを製造する種類、す なわちU. S. 特許4, 892, 851に記載の通り左 右対称性又は疑似左右対称性を有するメタロセンであ る。しかし本発明の触媒成分は、予想に反してアイソタ クチックポリオレフィンを製造する。ひとつの可能な機 構は、可能なモノマーの配位部位のひとつがシクロペン タジエニルリガンドのひとつの唯一の末端位置にある嵩 高い基により遮蔽されるという機構であるが、特許請求 の範囲をこれに制限するものではない。"嵩高い"とい うのは、空間置換量に関連しており、本発明では、好ま しくはメチル (CH<sub>3</sub>) 基より大の空間置換量を持つ、 より好ましくは t ープチル基(CH<sub>a</sub>CH<sub>a</sub>CH<sub>a</sub>C)と 等しいかそれ以上の空間置換量を持つことを意味する。 【0017】遷移金属化合物を含む触媒成分を用いてプ ロビレン又は他のアルファーオレフィンを重合させる と、ポリマー生成物は、典型的に非晶質アタクチック及 び結晶性キシレン不溶性留分の混合物を含む。結晶性留 分は、アイソタクチック又はシンジオタクチックポリマ ーのいずれか、あるいは両方の混合物を含み得る。アイ ソタクチック特異性の高いメタロセン触媒成分が、同時 係属U. S. 特許出願317,089及びU. S. 特許 4,794,096ならびに4,975,403に開示され ている。シンジオンタクチック特異性の高いメタロセン 触媒成分は、U、S. 特許4,892,851に開示され ている。その特許に開示されている触媒成分と対照的 に、本発明の触媒成分はアイソタクチック特異的であ り、アイソタクチック指数が高く、他のアイソタクチッ ク特異的触媒成分により製造したポリマーと比較して分 子量の高いポリマーを製造する。

【0018】本発明のメタロセン触媒成分は、式R" (CpRn) (CpR'm) MeQkにより表すことができ、式中、各Cpはシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニル環であり;Rn及びR'mは、水米又は炭素数が1-20のヒドロカルビル基であり、各Rnは、同一又は異なることができ、各R'mも同一又は異なることができ、Rn又はR'mの1個は、唯一の末端位置にある式A(R\*)。の高高い基であり、ここでAは、IVA族、酸素及び窒素から選び、炭素又はケイ深が好ましく、炭素が最も好ましく、R\*は同一又は異なることができ、メチル基又はフェニル基が好ましく、メチル基が最も好ましく、ここで末端とは、R"に結合している炭素原で(1位)に対してシクロペンタジエニル環の3又は4位を言い;vは、Aの原子価であり;R"は、触媒成分内のCp環に立体的剛性を与える2個のC

p環間の架橋構造であり、炭素数が1-4のアルキル基 又はシリコン、ゲルマニウム、リン、窒素、ホウ素又は アルミニウムを含むヒドロカルビル基から成る群より選 ぶのが好ましく; Meは、元素の周期表のIVB、VB 又はV1B族金属であり; 各Qは、炭素数が1-20の ヒドロカルビル基、又はハロゲンであり; kはp-2で あり、ここでpはMeの原子価であり; 0≦n≦4;及 び1≦m≦4である。

【0019】本発明のメタロセン触媒成分の別の表現は:

[0020] 【化6】

【0021】であり、式中R、R'、R"、Me、Q及びkは、上記と同義である。

【0022】メタロセン触媒成分は、担持することも担持しないこともできる。担体は、化学的に不活性でメタロセン及び他の触媒成分と反応しないいずれの固体であることもできる。担体材料の例は、タルクなどの多孔性材料;IIA、IIIA、IVA又はIVB族金風酸化物などの無機酸化物、特にシリカ、アルミナ、マグネシア、チタニア、ジルコニア、及びこれらの混合物;ならびに樹脂材料、例えばポリオレフィン、特に微粉ポリエチレンである。

【0023】メタロセン触媒成分中のCp環は、2個のCp環に立体的差ができるように、実質的に異なるやり方で顕換されていなければならず、従ってR' "は、

(CpR'm)が(CpRn)と実質的に異なる置換環となるように選ぶ。シンジオタクチックポリマーの製造には、シクロペンタジエニル環上に直接置換された基の性質が重要であるように見える。本文で使用する"立体的差"又は"立体的に異なる"という言葉は、ポリマー鎖に付加される各連続モノマー単位のアプローチを制御するCp環の立体的性質の差を意味するものである。金属原子はキラールであり、Cahn-Ingold-Prelog則の拡張により回転R又はSで標識することができる。Cp環の立体的差が作用して、重合の間に近付くモノマーが無作為に近付くのを防ぎ、配位部位が交替(R及びS)するようにアプローチを制御し、シンジオ

タクチック配置を与えると思われる。この種のメタロセンを用いてシンジオタクチックポリマーの代わりにアイソタクチックポリマーを製造するためには、シクロペンタジエニル環のひとつが末端位置に嵩高い基を持たねばならない。

【0024】 (CpR<sub>n</sub>) 义は (CpR'<sub>m</sub>) のひとつが 左右対称性又は疑似左右対称性を持ち、他が嵩高い置換 基を持つ。左右対称性は、片側に置換基がないか、あるいは1個又はそれ以上の置換基があり、他の側に置換基がないか、あるいは相対的に同位置に1個又はそれ以上 の置換基があり、片側から他の側に鏡像が形成される状態と定義される。そのような化合物のひとつの例は、イソプロピル (3-1-ブチルシクロペンタジエニルー1ーフルオレニル) ジルコニウムジクロリドであり、iPr [3-tBuCp(Flu)] ZrCl<sub>2</sub>と省略される。この化合物のリガンドの図を下記に示す:

[0025] 【化7】

【0026】左右対称性は、フルオレニル基により示され、その右側がその左側の鏡像となっている。

【0027】疑似左右対称性は、置換の存在及び位置に 関しては片側から他の側への鏡像が存在するが、置換基 自身が同一でない対称性として定義される。これは、下 記で示される:

[0028] [化8]

【0029】疑似左右対称性は、置換基が相対的に同位 置にある、すなわちシクロペンタジエニル環上の置換基 の位置に関して鏡像を形成するが、置換基が同一でない 状態として示される。

【0030】特許請求の範囲により指示される本発明の 範囲を制限するつもりはないが、重合反応において、協 高い基により触媒及び近付くモノマー単位の両方がポリ マー鎖への各モノマーの付加に関して異性化するのが妨 げられると思われる。異なって置換され、そのひとつが 末端位置に嵩高い基を持つCp環の立体遮蔽により制御 された、このモノマーの二元異性化の欠如は、アイソタクチックポリマーの配置特性を連続させ、U.S.特許4,892,851に開示されたメタロセン触媒成分と対照的である。

【0031】本発明の好ましい具体化の場合、Meはチ タン、ジルコニウム乂はハフニウムであり;Qはハロゲ ンが好ましく、塩素が最も好ましく; kは、2であるこ とが好ましい。ヒドロカルビル基の例には、メチル、エ チル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、 アミル、イソアミル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、 ノニル、デシル、セチル、フェニルなどが含まれる。本 触媒で有用な他のヒドロカルビル基には、他のアルキ ル、アリール、アルケニル、アルキルアリール又はアリ ールアルキル基が含まれる。さらにR<sub>R</sub>及びR'<sub>m</sub>は、C p 衆の1個の炭素原子に結合したヒドロカルビル基と同 様に環の2個の炭素原子に結合した基も含むことができ る。R'mは、(CpR'm)がフルオレニル、アルキル 置換インデニル又はテトラー、トリー又はジアルキル置 換シクロペンタジエニル基を形成するように選ぶのが好 ましく、フルオレニル基を形成することが最も好まし  $V_0$  (CpR<sub>n</sub>) it, -C (CH<sub>3</sub>) 3, -C (CH<sub>3</sub>) 2 Ph、-CPh3又は-Si (CH3)3から選んだ基で 置換したシクロペンタジエニル基であることが好まし く、一C(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>で置換されたシクロペンタジエニル 基が最も好ましい。図1は、好ましい触媒成分であるイ ソプロピル (フルオレニル) (3-t-ブチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロリドの構造の図解を 示す。 R"は、炭素数が1-20のアルキレン基、炭素 数が3-12の環状ヒドロカルビル基、アリール基、ジ アリールメチル基、ジアリールシリル基、シリコンヒド ロカルビル基、ゲルマニウムヒドロカルビル基、リンヒ ドロカルビル基、窒素ヒドロカルピル基、ホウ素ヒドロ カルビル基及びアルミニウムヒドロカルビル基から成る 群より選ぶのが好ましく、メチル、エチル、イソプロピ ル、シクロプロピル、ジメチルシリル、メチレン、エチ レン又はジフェニルメチルあるいはジフェニルシリル基 がより好ましい。

【0032】触媒成分は、技術的に周知のいずれの方法によっても製造することができる。触媒成分の製造の2つの方法を下記に開示するが、第2の方法がより安定で活性な触媒を製造するので、好ましい。不純な触媒は通常、低分子量の非晶質ポリマーを製造するので、触媒錯体は、"清净"であることが重要である。一般に触媒錯体の製造は、Cp又は置換Cpリガンドを形成、単離し、それをその後ハロゲン化金属と反応させて錯体を形成する段階を含む。

【0033】架橋メタロセン触媒成分の製造法は、シクロペンタジエニル環に嵩高い基を持つ置換シクロペンタジエンを、1個のシクロペンタジエニル環に左右対称性又は疑似左右対称性を持つ置換シクロペンタジエンと、

架橋置換ジシクロペンタジエンの製造に十分な反応条件下で接触させる段階を含む。方法にはさらに架橋置換ジシクロペンタジエンを。上記で定義した式MeQkの金属化合物と、架橋ジシクロペンタジエンを錯体化して架橋メタロセンを製造するのに十分な反応条件下で接触させる段階が含まれ、式中Meは、元素の周期表の111B、IVB、VB又はVIB族金属であり、各Qは、炭素数が1-20のヒドロカルビル基又はハロゲンであり、0≤k≤4である。架橋置換ジシクロペンタジエンを金属化合物と接触させる段階は、塩素化溶媒中で行うことができる。

【0034】架橋メタロセン触媒成分製造の他の方法は、シクロペンタジエニル環に嵩高い基を持つ置換シクロペンタジエンを、式R<sup>2</sup>SiX<sub>2</sub>のアルキルシリルクロリドと接触させる段階を含み、ここでR<sup>1は、炭素数が1-20のヒドロカルビル基であり、Xはハロゲンである。1個のシクロペンタジエニル環に対称性又は疑似対称性を持つ、第2の異なる置換シクロペンタジエンを当量加えて、シリコン架橋二置換シクロペンタジエンを製造する。その後の段階は、金属に配位した架橋二置換シクロペンタジエンを製造する上記の段階と類似である。</sup>

【0035】本発明のメタロセン触媒成分は、アイソタ クチックポリプロピレンの製造に関して開示された多く の方法を含む、文献にて周知の多くの重合法において有 用である。これらの種類方法で本発明の触媒成分を用い ると、その方法によりシンジオタクチックポリマーでは なく、アイソタクチックポリマーが製造される。本発明 の実行において有用な重合法の別の例には、1987年 2月2日出願のU. S. 出願番号009,712、及び 現在U.S.特許4,767,735、ならびに1989 年2月28日出願のU.S.出願番号282,984、 及び現在U.S.特許4,975,403に開示されてい る方法が含まれ、その開示をここに参照として挿入す る。これらの好ましい重合法には、反応領域に導入する 前に重合温度より低温で触媒成分を助触媒及びオレフィ ンモノマーと接触させることにより、触媒成分を予備重 合させる段階が含まれる。

【0036】アイソタクチックポリマー製造のためのメタロセン触媒成分に関する先行技術の開示と同様に、本発明の触媒成分は、アルミニウム助触媒、好ましくはアルモキサン、アルキルアルミニウム又は他のルイス酸あるいはそれらの混合物と組み合わせて活性触媒を形成するのに特に有用である。さらに、1987年6月24日公開され、Howard Turnerを発明者としてExxon Chemical Patents, Inc. に譲渡された欧州特許公開226, 463に記載に従って、本文に記載のメタロセン触媒成分とアルミニウム助触媒の間の複合体を単離することができる。そこに開示されている通りメタロセンは、適した溶媒中で過剰

のアルモキサンと反応する。メタロセンとアルモキサン の複合体を単離し、本発明の触媒として使用することが できる。

【0037】本発明の触媒成分と組み合わせて重合反応 に、又はTurnerにより記載の複合体の形成に有用 なアルモキサンは、環状の形態の一般式(R-AI-O -) n、及び直鎖の形態のR(R-Al-O)-n-AL R<sub>o</sub>により表すことができ、ここでRは、炭素数が1-5のアルキル基であり、nは、1から約20の整数であ る。Rがメチルであることが最も好ましい。アルモキサ ンは、文献により周知の多様な方法で製造することがで きる。それはベンゼンなどの適した溶媒中で水を、トリ メチルアルミニウムなどのトリアルキルアルミニウムの 溶液と接触させることにより製造するのが好ましい。別 の好ましい方法には、U.S.特許4,404,344に 記載の水和硫酸銅の存在下におけるアルモキサンの製造 が含まれ、その開示をここに参照として挿入する。この 方法は、トルエン中のトリメチルアルミニウムの希薄溶 液を硫酸銅で処理する段階を含む。本発明で有用な他の アルミニウム助触媒の製造は、同業者に周知の方法によ り行うことができる。

【0038】MAO助触媒の使用の代用となるのは、メタロセン、ルイス酸イオン性イオン化剤及び任意にアルミニウムアルキルの触媒系である。カチオン性メタロセン触媒系の製造法は、U.S.特許出願419,057及び419,222に開示されており、それをここに参照として挿入する。イオン対であるイオン化剤は、メタロセンをイオン化してカチオンとする。メタロセンカチオンは、イオン化剤のアニオン成分とイオン対を形成する。メタロセン化合物の、イオン化により除去された部分がアニオンとなり、イオン化剤のカチオン成分と会合する。メタロセンの部分であるアニオン及びイオン化剤のカチオンから形成されたイオン対は、化学的に不活性でメタロセンカチオン及びメタロセンカチオン・化剤アニオンのイオン対と反応せず、後者はオレフィン 重合の活性な触媒となる。

【0039】トリエチルアルミニウムなどのアルミニウムアルキルは、そのようなイオン性触媒系で収率を向上させるのに有用である。アルミニウムアルキルが作用してイオン化過程を促進し、触媒毒を掃去すると思われる。

の合成は、架橋ジシクロペンタジエン义は置換ジシクロ ペンタジエンの製造に十分な反応条件下でフルベン又は 置換フルベンをシクロペンタジエニル又は置換シクロペ ンタジエニルと接触させることにより行った。文献によ り周知の通り、フルベンはCp=Cであり、炭素原子が 二重結合によりシクロペンタジエニル環に結合してい る。本文で使用する置換フルベンは、(CpR。)=C R' bを意味するもので、フルベンがCp環上で又は末 端炭素原子で置換されているか、あるいはR<sub>a</sub>及びR'<sub>b</sub> の両方がヒドロカルビル基であり、各R。及びR'bは、 同一又は異なり、 $0 \le a \le 4$ 、及び $0 \le b \le 2$  である。 合成の他の3段階は、下記に示す方法又は文献により周 知の他の方法で行うことができる。これらの方法により 製造される触媒成分の一般式は、イソープロピル(フル オレニル) (3-t-ブチルシクロペンタジエニル) M eCl<sub>2</sub>であり、Meは実施例に拠りジルコニウム又は ハフニウムのどちらかである。図1は、ジルコニウム触 媒成分の構造を示す。ハフニウム触媒成分は、基本的に 同一構造で、Zr原子の位置にHfが位置する。

エーテル中の1. 4モルのメチルリチウム22mLを、

22℃にて60mLのペンタン中の5.0gのフルオレ

ンに加えることにより、 (CH<sub>3</sub>) gSi [3-t-Bu

Cp (Flu)] ZrCl<sub>2</sub>を製造した。4時間後、カ

ニューレを用いて溶媒を除去し、黄色の固体に新しい6

# [0041]

# 【実施例】

方法Ⅰ

0mLのペンタンを加えた。-78℃でフルオレニルリ チウム スラリにジメチルジクロロシラン (6M1, 5 0ミリモル)をシリンジで注入した。室温に温めた後、 未反応ジメチルジクロロシラン及びペンタンを真空中で 除去した。LiClを除去せずに残留油をペンタン中に 溶解し、3.6g (30ミリモル) の t ープチルシクロ ペンタジエニルリチウムをTHF中の1.0モル溶液と して加えた。2時間撹拌した後、反応混合物を濾過し、 ヘキサン中の60ミリモルのブチルリチウムを濾液にゆ っくり加えた。数時間撹拌を続けた。減圧下で溶媒を蒸 発させて残留固体をヘキサンで洗浄することにより、  $(CH_3)_2$ Si (3-t-BuCp) (Flu)  $\mathcal{O} = \emptyset$ チオ塩を単離した。ニリチオ塩をヘキサン中に再度スラ リ化し、6.5gのZrCl<sub>4</sub>を加え、12時間撹拌を 続けた。密閉フィルター上に11.8gの粗メタロセン 及びLiClを集めた。粗生成物をジクロロメタンで抽 出した。抽出物を濃縮し、冷却することにより、(CH 3) 2Si [3-t-BuCp(Flu)ZrCl2を黄 色の結晶性固体として得た。 H-NMR (CD<sub>2</sub>C 1<sub>2</sub>) ppm: 8. 09 (t, 2H), 7. 59 (m, 4H), 7.29 (t, 2H), 6.37 (プロードな 一重項, 1 H), 5.83 (プロードな一重項, 1 H), 5.63 (プロードな一重項, 1H), 1.1

4, 1. 12, 1. 10 (3本の一重項, 15H)。 【0042】方法II

この方法では、非一配位溶媒としてメチレンクロリドを 用いる。下記の方法は、遷移金風としてジルコニウムを 用いるが、ハフニウム、チタン又は他の遷移金属の場合 にもこの方法を適応できる。置換ジシクロペンタジェニ ルリガンドは、以下の要領で合成した:13.7gのフ ルオレンを180mLのTHFに溶解し、2.5Mのブ チルリチウム35mLを0℃にてゆっくり加えた。1時 間撹拌した後、40mLのTHF中の14gの3-t-プチルー6,6-ジメチルフルベンを1時間かけて加え た。溶液を約12時間撹拌した。50mlの水と赤いT HF溶液を混合し、10分撹拌した。有機層を分離し、 MgSOa上で乾燥した。エーテルを蒸発させると、i Pr (3-t-BuCp) (Flu) 及びフルオレンの 混合物である黄色の固体残留物が残った。フルオレンを 昇華させた。ヘキサン中の16. 4ミリモルのn-ブチ ルリチウムを、60mlのエーテルに溶解した8.2ミ リモルのリガンドに加えることによりリガンドのニリチ オ塩を製造し、約12時間撹拌した。 真空中で溶媒を除 去し、赤いニリチオ塩をペンタンで洗浄した。固体ジア ニオンを、冷ジクロロメタン (-78℃) に再溶解し た。ジクロロメタン (-78℃にて125ml) 中にス ラリ化した当量の2 r C l aをカニューレにより加え た。約12時間撹拌しながら、反応混合物を徐々に室温 に温めた。LiClが白色固体として沈澱し、それを湿 別した。濾液を濃縮し、0-20℃に冷却した。14時 間後、1.2gのiPr (3-t-BuCp) (Fl u) ZrCl<sub>4</sub>を集め、トルエン、及びその後ペンタン で洗浄し、真空中で乾燥した。1H-NMR (CD<sub>o</sub>CI 2) ppm: 8. 12 (d, 2H); 7. 86 (d, 1 H); 7.81 (d, 1H); 7.53 (m, 2H); 7. 24 (m, 2H); 6. 14 (t, 1H); 5. 7 8 (t, 1H); 5.62 (t, 1H); 2.37 (s, 6H); 1. 15 (s, 9H).

【0043】本発明を一般的に記載してきたが、本発明の特別な具体化として、及びその実行ならびに利点を示すために以下の実施例を示す。実施例は、例示のためであり、明細書及びそれに続く特許請求の範囲をいかようにも制限するものではないことを理解するべきである。 【0044】実施例1

2.5mgのiPr[3-tBuCp(Flu)] 2r Cl₂を、5mLの、トルエン溶液中の10重量%のM AO中に溶解した。触媒溶液をステンレススチールの試料シリンダーに移し、30℃に温度調節した500mLのトルエンを含むオートクレーブ反応器に、100psiのプロピレンと共に装填した。反応器の内容物を、100psiのプロピレン圧力下で、30℃にて1時間撹拌した。この時間の最後に、未反応モノマーを反応器から急速に排気することにより重合を停止し、反応器を空 気中に解放した。数百ミリリットルのメタノール/4N HCl溶液をトルエンスラリに加えた。沈澱ポリマーを フィルターロート上に集め、真空炉中で乾燥してから分 析した。ポリマーの分析を表 I に示す。

### 【0045】実施例2

1. 0mgのiPr [3-t-BuCp (Flu)] 2 rCl₂を、5mLの、トルエン中の5 重量%のMAO中に溶解し、ステンレススチールの試料シリンダーに移し、1000mLのプロピレンを含むオートクレーブ反応器に400mLのプロピレンと共に、室温で撹拌しながら装填した。触媒は、反応器の内容物を5分以内で60℃に加熱することによりその場で予備重合した。60℃にて1時間撹拌した後、未反応モノマーを急速に排気

することにより、重合を停止し、反応器を空気中に解放 した。反応器の内容を真空炉中で乾燥してから分析し た。ポリマー分析を表 I に示す。

### 【0046】実施例3

5.  $0 mg o Me_2 Si [3-tBuCp (Flu)]$   $ZrCl_2$ を用いる以外は、実施例1と同方法に従った。ポリマー分析を表1に示す。

#### 【0047】 実施例4

1.  $0 m g O M e_2 S i [3-t Bu Cp (Flu)]$   $Z r C l_2 を 用い、 重合 時間 が 3 0 分で ある 以外は、 実施 例 2 と 同方法に 従った。 ポリマー 分析 を 表 <math>I$  に 示す。

【0048】 【表1】

ata i

実施例	メタロセン (mg)	重合温度 (℃)	<b>※</b> 1 効率 (g ∕ g −時間)	固有粘度*	融点 (℃)
1 * *	2. 5	3 0	4000	1. 14	130
2 * *	1. 2	60	40000	0.93	1 2 5
3 * * *	5.0	30	3000	1.29	161
4 * * *	1.0	60	58000	0.81	148

\*固有粘度は、デカリン (デカヒドロナフタレン) 中、 135℃にて測定。

【0049】\*\*iPr [3-t-BuCp (F1 u)] ZrCl<sub>2</sub>-イソプロピル [(3-t-ブチルシクロペンタジエニル) (フルオレニル)] ジルコニウムジクロリド\*\*\*Me<sub>2</sub>Si[3-tBuCp (F1 u)] ZrCl<sub>2</sub>-ジメチルシリル [(3-t-ブチルシクロペンタジエニル) (フルオレニル)] ジルコニウムジクロリド上記の方法を見ると、明らかに本発明の多くの修正及び変更が可能である。従って添付特許請求の範囲内で、本文に特別に記載した以外の方法で本発明を実行することができると理解するべきである。

【0050】本発明の主たる特徴及び態様は、以下の通りである。

【0051】1. アイソタクチックポリオレフィンの製造に使用するためのメタロセン触媒成分において、該成分が次式

### [0052]

【化9】 R"( $CpR_n$ )( $CpR_n$ )  $MeQ_k$  [式中、各Cpは置換シクロペンタジエニル環であり;各 $R_n$ は、同一又は異なり炭素数が1-20のヒドロカルビル基であり;各 $R_n$ は、同一又は異なり炭素数が1-20のヒドロカルビル基であり; $CpR_n$ 又は $CpR_n$ のいずれかが左右対称又は疑似左右対称であり、他の $CpR_n$ 又は $CpR_n$ が末端位置のただひとつに協高い基を含み;R"は、触媒成分に立体的剛性を与えるCp環間の架橋構造であり;Meは、元素の周期表のIIB、IVB、VB又はVIB族金属であり;各Qは、炭素数が1-20のヒドロカルビル基、又はNP

ンであり:kは、p-2であり、ここでpは、Meの原子価であり、 $0 \le n \le 4$ ; $1 \le m \le 4$ であり、嵩高い基は、式 $\Lambda R*_v$ で表され、ここで $\Lambda$ は $IV\Lambda$ 族、酸素及び窒素から選び、R\*は、水素又は炭素数がI-20のヒドロカルビル基であり、R\*は同一又は異なることができ、vは $\Lambda$ の原子価である]で表されることを特徴とする触媒成分。

【0053】2. 第1項に記載の触媒成分において、CpRnが嵩高い基を含み、その場合R\*がメチル基又はフェニル基であることを特徴とする触媒成分。

【0054】3. 第2項に記載の触媒成分において、R\*がメチル基であることを特徴とする触媒成分。

【0055】4. 第1項に記載の触媒成分において、A が炭素又はケイ素であることを特徴とする触媒成分。

【0056】5. 第4項に記載の触媒成分において、A が炭素であることを特徴とする触媒成分。

【0057】 6. 第1項に配載の触媒成分において、A (R\*) を-C  $(CH_3)$   $_3$ 、-C  $(CH_3)$   $_2$  Ph、-C  $PH_3$ 又は-S i  $(CH_3)$   $_3$ から選ぶことを特徴とする 触媒成分。

【0058】 7. 第6項に配載の触媒成分において、A (R\*) が-C  $(CH_3)$   $_3$ であることを特徴とする触媒成分。

【0059】8. 第1項に記載の触媒成分において、R"を炭素数が1-20のアルキレン基、炭素数が3-12の環状ヒドロカルビル基、アリール基、ジアリールメチル基、ジアリールシリル基、シリコンヒドロカルビル基、ゲルマニウムヒドロカルビル基、リンヒドロカルビル基、窒素ヒドロカルビル基、ホウ素ヒドロカルビル

基及びアルミニウムヒドロカルビル基から成る群より選 ぶことを特徴とする触媒成分。

【0060】9. 第8項に記載の触媒成分において、R"がメチル、エチル、イソプロピル、シクロプロピル、ジメチルシリル、メチレン、エチレン、ジフェニルメチル又はジフェニルシリル基であることを特徴とする触媒成分。

【0061】10. 第1項に記載の触媒成分において、R'mを、(CpR'm) がフルオレニル、アルキル置換インデニル又はテトラー、トリーあるいはジアルキル置換シクロペンタジエニル基を形成するように選ぶことを特徴とする触媒成分。

【0062】11. 第1項に記載の触媒成分において、R"(CpRn)(CpR'm)がイソプロビル(3-t-ブチルシクロペンタジエニル-1-フルオレニル)基を形成することを特徴とする触媒成分。

【0063】12. 第1項に記載の触媒成分において、 Mc がチタン、ジルコニウム又はハフニウムであること を特徴とする触媒成分。

【0064】13. アイソタクチックポリオレフィンの 製造に使用するための触媒において、

- a) 第1項に記載の触媒成分、及び
- b) アルモキサン、アルキルアルミニウム、他のルイス 酸及びこれらの混合物から成る群より選んだアルミニウ ム化合物を含むことを特徴とする触媒。

【0065】14.第13項に記載の触媒において、第 1項に記載のメタロセン触媒及びアルミニウム化合物か 6成る単離複合体を含むことを特徴とする触媒。

【0066】15. オレフィンモノマーを重合させてアイソタクチックポリオレフィンを形成する方法において、該方法が:

a) 次式

[0067]

【化10】 R" ( $CpR_n$ ) ( $CpR'_m$ ) MeQ<sub>k</sub> 【式中、各Cpは置換シクロペンタジエニル環であり; 各Rnは、同一又は異なり炭素数が1-20のヒドロカ ルビル基であり;各R'mは、同一又は異なり炭素数が 1-20のヒドロカルビル基であり;CpR,又はCp "のいずれかが左右対称又は疑似左右対称であり、 他のCpR TXはCpR' mが末端位置のただひとつに嵩 高い基を含み; R"は、触媒成分に立体的剛性を与える Cp環間の架橋構造であり; Meは、元素の周期表の1 1 I B、 I V B、 V B 又は V I B 族金属であり; 各 Q は、炭素数が1-20のヒドロカルビル基、又はハロゲ ンであり; kは、p-2であり、ここでpは、Meの原 予価であり、0≦n≦4;1≦m≦4であり、嵩高い基 は、式AR\*、で表され、ここでAはIVA族、酸素及 び窒素から選び、R\*は、水素又は炭素数が1-20の ヒドロカルビル基であり、R\*は同一又は異なることが でき、vはAの原子価である]で表されるメタロセン触 媒成分を選定し、

- b) 触媒成分から触媒を形成し:
- c) オレフィンモノマーを含む重合反応領域に触媒を導入し、反応領域を重合反応条件下に保つ段階を含むことを特徴とする方法。

【0068】16.第15項に記載の方法において、Meがチタン、ジルコニウム又はハフニウムであることを特徴とする方法。

【0069】17.第15項に記載の方法において、R"を炭素数が1-20のアルキレン基、炭素数が3-12の環状ヒドロカルビル基、アリール基、ジアリールメチル基、ジアリールシリル基、シリコンヒドロカルビル基、ゲルマニウムヒドロカルビル基、リンヒドロカルビル基、窒素ヒドロカルビル基、ホウ素ヒドロカルビル基及びアルミニウムヒドロカルビル基から成る群より選ぶことを特徴とする方法。

【0070】18. 第17項に記載の方法において、R"がメチル、エチル、イソプロピル、シクロプロピル、ジメチルシリル、メチレン、エチレン、ジフェニルメチル又はジフェニルシリル基であることを特徴とする方法。

【0071】19. 第15項に記載の方法において、R'mを、(CpR'm)がフルオレニル、アルキル置換インデニル又はテトラー、トリーあるいはジアルキル置換シクロペンタジエニル基を形成するように選ぶことを特徴とする方法。

【0072】20. 第19頃に配轍の方法において、 R" mを、(CpR' m)がフルオレニルを形成するよう に選ぶことを特徴とする方法。

【0073】21. 第15項に記載の方法において、R "が第3プチル基であることを特徴とする方法。

【0074】22、第15項に記載の方法において、R"(CpR<sub>n</sub>)(CpR'<sub>m</sub>)がイソプロピル(3-t-プチルシクロベンタジエニル-1-フルオレニル)基を形成することを特徴とする方法。

【0075】23. 第15項に記載の方法において、さらにアルモキサン、アルキルアルミニウム及びこれらの混合物から成る群より選んだアルミニウム化合物を用いて触媒を形成する段階を含むことを特徴とする方法。

【0076】24. 第23項に記載の方法において、メタロセン触媒及びアルミニウム化合物から成る単離複合体から触媒を形成する段階を含むことを特徴とする方法

【0077】25. 第15項に記載の方法において、反応領域に導入する前に触媒成分を予備重合する段階を含み、予備重合の該段階が、重合温度以下の温度における触媒成分のオレフィンモノマー及びアルミニウム化合物との接触を含むことを特徴とする方法。

【図面の簡単な説明】

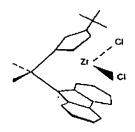
【図1】本発明の好ましい触媒成分の構造図であり、特

に i s o ープロピル (3-t-ブチルーシクロペンタ ジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリドを 示す。

【図2】 iso-プロピル (3-t-ブチルーシクロ

ペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロ リドを用いて製造したポリマーのNMRスペクトルであ る。

# 【図1】



i = Pr(3 - t BuCp(Flu))ZrCla

